

平成23年6月17日
東京電力株式会社

セシウム吸着装置(キュリオン)ベッセルのラプチャーディスク



ラプチャーディスク

キュリオン製ベッセルのラプチャーディスク設置箇所

撮影者:協力企業

撮影日:平成23年5月23日



入口側

出口側

セシウム吸着塔の入口、出口カップリング部

撮影者:東京電力株式会社

撮影日:平成23年6月9日